Japanese Utility Model Laid-Open No. 3-65002.

DIAPHRAGM TYPE ACTUATOR

A diaphragm 2 is disposed inside a casing 1. A compressive spring 13 is disposed between the diaphragm 2 and the bottom face of the casing 1. Further, a pressure sensor 14 is disposed between the end portion of the compressive spring 13 and the bottom face of the casing 1.

⑩日本国特許庁(JP)

@実用新案出願公開

® 公開実用新案公報(U)

平3-65002

@Int. Cl. 5 F 15 B

識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成3年(1991)6月25日

15/10 31/06 9/06 15/28 B 60 K F 02 D F 15 B

9026-3H 6948-3D 8820-3G 9026-3H AZZE

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

❷考案の名称

ダイヤフラム式アクチユエータ

願 平1-126005 ②実

顧 平1(1989)10月27日 22出

@考案 者 内

神奈川県厚木市恩名1370番地 株式会社アツギュニシア内 理

勿出 顧 人

株式会社アツギユニシ

神奈川県厚木市恩名1370番地

四代 理 人 弁理士 志賀 富士弥

外3名



明 細 書

1. 考案の名称

ダイヤフラム式アクチュエータ

2. 実用新案登録請求の範囲

(1)ケーシング内の圧力室への供給圧力と圧縮 スプリングのばね力との相対圧力でダイヤフラム を変位させて作動軸を駆動させるダイヤフラム式 アクチュエータにおいて、前記ケーシング内にダ イヤフラムの変位量を検出する検出手段を設けた ことを特徴とするダイヤフラム式アクチュエータ。

3. 考案の詳細な説明

産業上の利用分野

本考案は、ダイヤフラム式アクチュエータの改 良に関する。

従来の技術



この種の従来のダイヤフラム式アクチュエータとしては、例えば実開昭60-18238号公報等に記載されているものが知られている。

これは、自動車の排気ブレーキ用のダイヤフラム式アクチュエータであって、ケーシングの内部に、該内部を負圧室と大気室とに隔成するダイヤフラムが設けられていると共に、負圧室内に前記ダイヤフラムを大気室側に付勢する圧縮スプリングが弾装されている。そして、前記負圧室内に導入される負圧と前記圧縮スプリングのばね力との相対圧力に応じてダイヤフラムが変位し、この変位に基づいてダイヤフラムの作動軸を駆動させることにより、排気管に装着されたバタフライ弁を適宜開作動させるようになっている。

考案が解決しようとする課題



然し乍ら、前記従来のダイヤフラム式アクチュエータにあっては、ダイヤフラムの変位量を検出する手段を有しないため、アクチュエータ制御のためにダイヤフラムの変位量を制御情報として必要とする場合には、アクチュエータとは別個に変位量検出手段を設けなければならない。したがって、全体の構造が複雑になると共に、変位量検出手段の外部への取付スペースを確保しなければならない。

課題を解決するための手段

本考案は、前記従来の問題点に鑑みて案出されたもので、とりわけケーシング内に、例えば圧縮スプリングのばね荷重変化を介してダイヤフラムの変位量を検出する検出手段を設けたことを特徴としている。



作用

前記構成の本考案によれば、検出手段により圧縮スプリングのばね荷重変化すなわちダイヤフラムの変位量を制御情報として検出することができるため、アクチュエータに対する高精度な制御が可能になることは勿論のこと、検出手段をケーシングに内蔵したため、外部に設ける場合に比較して全体の構造が簡素化されると共に、検出手段の外部への取付位置を考慮する必要がなくなる。

実施例

以下、本考案の実施例を図面に基づいて詳述する。

図は本考案に係るダイヤフラム式アクチュエー タを車両の速度を一定に制御する所謂定速走行装 置に適用した一実施例を示している。すなわち、



図中1は有蓋円筒状の2要素1a,1bを連結してなるケーシング、2は周端部が2要素1a,1bの連結個所に固定されて、ケーシング1内を負圧室3と大気室4とに隔成するゴム製のダイヤフラムであって、前記ケーシング1は、下側要素1bの下端部に円筒状の負圧吸入口5が一体に設けられ、上側要素1aの上部には略円筒状の固着部6を介してワイヤーガイド7が連結されていると共に、上側要素1aの側部に大気室4と外部とを連通する通孔8が設けられている。

また、ダイヤフラム2は、負圧室3側下面に略 碗状のピストン9が固着されていると共に、該ピ ストン9の中央に前記ワイヤーガイド7に案内さ れる作動軸たるスロットルワイヤー10の一端が 止着されている。また、このダイヤフラム2は、



上部要素1aの上壁下面に一体に設けられた円環状の第1規制部11によって大気室4側への最大変位が規制され、一方下部要素1bの上面に一体に立設された略筒状の第2規制部12によって負圧室3側への最大変位が規制されるようになっている。尚、前記スロットルワイヤー10の他端は、図外のスロットルバルブのスロットルドラムに止着されている。

更に、前記負圧室3内には、負圧吸入口5を介して図外のバルブ機構及び減圧ポンプから負圧が適宜導入されると共に、前記ダイヤフラム2を大気室4側に付勢する略円錐状の圧縮スプリング13が装着されている。この圧縮スプリング13は、一端部13aが前記ピストン9の凹面部9aに弾持されている一方、他端部13bが円環状の検出



手段たる圧力センサー14の上面に弾持されている。

したがって、この実施例によれば、負圧室3内 に負圧吸入口5から所定量の負圧が導入され、ダ イヤフラム2が圧縮スプリング13のばね力に抗 して負圧室3側に変位すると、スロットルワイヤ



- 1 0 が引張られてスロットルバルブを開制御す ると共に、圧縮変形した圧縮スプリング13の他 端部13bがその増加したばね荷重で圧力センサ - 1 4 上面を押圧する。このため、圧力センサー 14は、出力電圧が変化してその変化量をダイヤ フラム2の変位量としてアクチュエータ制御機構 に制御情報信号として出力する。依って、斯かる 出力信号に基づきアクチュエータ制御機構がアク チュエータ自体を精度良く制御することができる。 また、圧力センサー14は、その全体構造も簡 単かつ小型なものであるから負圧窒3への内蔵も 可能となり、また取付スペースの自由度が向上す る。

尚、本考案は、前記実施例に限定されず、例えば圧力センサー14を半導体圧力センサー等で構

成することも可能である。

考案の効果

以上の説明で明らかなように、本考案に係るダイヤフラム式アクチュエータによれば、特にケーシング内に、ダイヤフラムの変位量を検出する検出する高精度な制御が可能になると共に、全体構造の大きな変更を加える必要がなく構造の簡素化が図れ、また、検出手段の外部への取付スペースを確保する必要がない。

4. 図面の簡単な説明

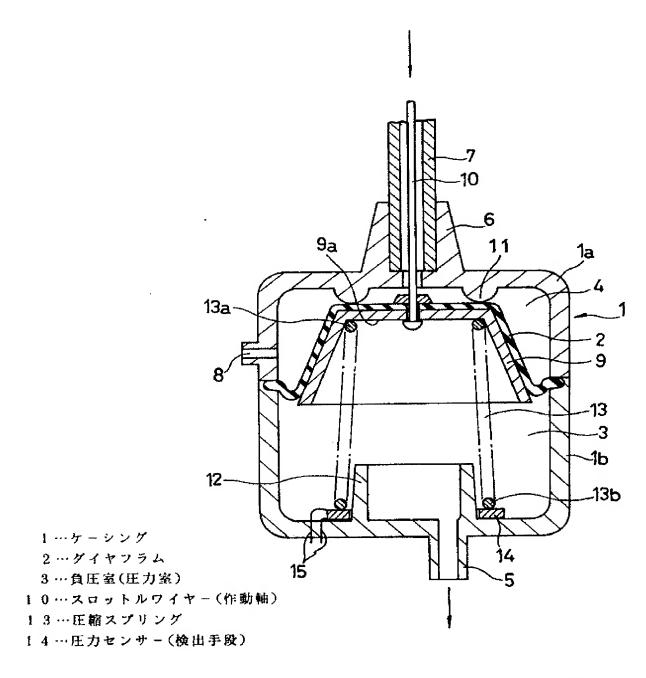
図は本考案の一実施例を示す断面図である。

1 …ケーシング、2 …ダイヤフラム、3 …負圧室(圧力室)、10 …スロットルワイヤー(作動軸)、13 …圧縮スプリング、14 …圧力センサ



- (検出手段)。

代理人 志賀富士弥 外3名



大理人弁理士 志 賀 富 士 弥 実問 3-650(